

2024JEITA-技戦第 319 号

2024 年 6 月 7 日

関係各位

一般社団法人電子情報技術産業協会
電子材料・デバイス技術専門委員会
事務局

「2024 年度先端電子材料・デバイス技術フォーラム」のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対し格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「先端電子材料・デバイス技術フォーラム」を下記要領にて開催することとなりました。電子材料・デバイス技術専門委員会傘下の一部分科会での 2022~2023 年度にわたる調査活動報告とともに、先端半導体研究センターの活動に従事されております、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 岡田直也様による講演も行います。是非ご出席頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日時 2024 年 7 月 16 日(火) 15:15~17:00

形式 Webex によるリモート会議

プログラム

15:15~15:20	「開会挨拶」 中村祐一/NEC 電子材料・デバイス技術専門委員会委員長
15:20~15:50	招待講演：「先端半導体研究センターの活動と 2nm 世代以降に向けたデバイス・材料技術の取り組みについて」 講師：岡田 直也氏 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 先端半導体研究センター 極限 CMOS 材料研究チーム チーム長
15:50~16:20	「カーボンニュートラルに向けたエネルギー管理・材料デバイス技術に関する調査」 舟木 剛氏 エネルギー管理・材料デバイス技術分科会委員長 (大阪大学大学院 工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授)
16:20~16:50	「ヒューマンインタフェースデバイス・技術に関する調査」 植村 聖氏 ヒューマンインタフェースデバイス・技術分科会委員長 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター所長 センシングシステム研究センター (SSRC) 研究センター長)
16:50~	閉会

【主催】 電子材料・デバイス技術専門委員会

【参加費】 無料

【申込方法】 ご参加希望の方は、下記の参加申込フォームに必要事項をご入力頂き 7/10(水)までにお申込み願います。

<参加申込フォーム> <https://www.jeita.or.jp/form/custom/273/form>

備考：・報告会前日までにご登録いただいたメールアドレス宛にアクセス先をお知らせします。

・本報告会の録音、録画および投影資料の撮影等はご遠慮下さい。

・サインインしていただく際、ご所属とお名前をご入力ください (例：JEITA 電子太郎)。

事前にご登録頂いてない方はサインインができません。なお、ご入力いただいたご所属とお名前は他の聴講者からも閲覧できる状態になりますのでご了承ください。

・本講演会の内容につきましては、ご聴講いただいた各社内においてのみの共有にてお願いいたします

問合せ先：〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル4階
一般社団法人電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部（担当：鈴木）
E-mail：hisaki-suzuki@jeita.or.jp, TEL080-2392-1695
（※在宅勤務の都合上、メールでのお問合せをお願いいたします）

以 上